

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 719 738 A2

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
03.07.1996 Bulletin 1996/27

(51) Int. Cl.⁶: C03B 37/012

(21) Numéro de dépôt: 95402950.0

(22) Date de dépôt: 27.12.1995

(84) Etats contractants désignés:
DE DK GB IT NL

(30) Priorité: 29.12.1994 FR 9415867

(71) Demandeurs:
• ALCATEL N.V.
NL-2288 BH Rijswijk (NL)
Etats contractants désignés:
DE GB IT
• ALCATEL FIBRES OPTIQUES
F-95871 Bezons Cedex (FR)
Etats contractants désignés:
DK NL

(72) Inventeurs:
• Gouez, Benoit
F-75002 Paris (FR)
• Ripoche, Pierre
F-45300 Pithiviers (FR)

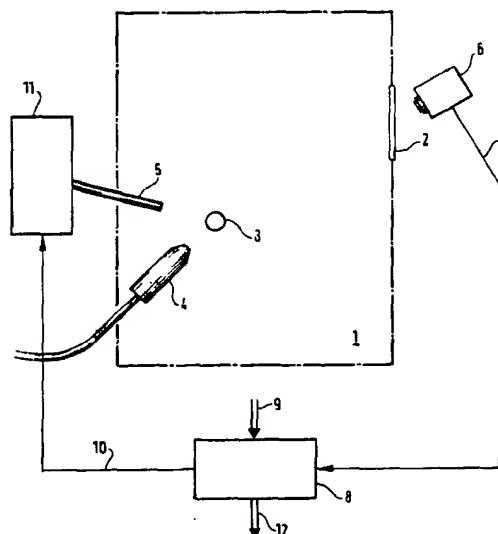
(74) Mandataire: Pothet, Jean Rémy Emile Ludovic
c/o SOSPI
14-16 rue de la Baume
75008 Paris (FR)

(54) Procédé d'obtention de préforme de fibre optique employant la recharge plasma

(57) Ce procédé inclut la modulation axiale d'une passe au moins de la recharge plasma en vue d'améliorer les propriétés optogéométriques de la préforme. De préférence, cette modulation a lieu au cours des dernières passes de la recharge plasma et s'effectue par modulation du débit de grains de recharge.

Le diamètre de la préforme est évalué (6), et un dispositif de commande de recharge (8) règle le débit de grains (11, 5) conformément au procédé ci-dessus.

FIG.1



EP 0 719 738 A2

Descripti n

La présente invention concerne un procédé d'obtention de préforme de fibre optique employant la recharge plasma. Elle recouvre également la préforme issue de ce procédé et la fibre optique tirée de cette préforme.

La fabrication de fibres optiques à partir de préformes est classique. L'obtention d'une préforme par la technique de la recharge plasma est connue; elle est décrite, par exemple, dans le document de brevet EP-450 465 A1.

Les caractéristiques optogéométriques d'une fibre déterminent des caractéristiques de transmission. Elles incluent la géométrie de la fibre, notamment les surfaces des différentes parties concentriques de la fibre, en coupe transversale, et les caractéristiques optiques de ces différentes parties. Ces caractéristiques optogéométriques sont issues de celles de la préforme dont est tirée la fibre, en tenant compte de l'effet du fibrage.

La fibre idéale aurait des caractéristiques optogéométriques nominales et constantes sur toute sa longueur. Elle serait issue d'une préforme parfaitement cylindrique et de caractéristiques optogéométriques constantes sur toute sa longueur utile.

Toutefois dans la pratique, différents effets difficiles à corriger complètement, empêche d'atteindre cet idéal. C'est ainsi que le document de brevet EP 440 130 A1 mentionne, à côté du défaut de concentricité, dont il ne sera pas davantage question ici, des irrégularités de diamètre. Celles-ci sont corrigées par un usinage de la préforme terminée, qui demande une ou plusieurs phases de correction, ce qui se traduit par un surcoût et une perte de rendement de production. De plus, le procédé de correction dont il est question vise des préformes obtenues directement par le procédé connu sous le nom de MCVD (Modified Chemical Vapor Deposition), et non pas les préformes obtenues par recharge plasma.

La présente invention a donc pour objet un procédé d'obtention de préforme de fibre optique employant la recharge plasma fournissant une préforme aux propriétés optogéométriques améliorées.

Selon une première caractéristique de l'invention, cet objet est atteint en ce que l'une au moins des passes de recharge plasma est modulée en vue d'améliorer les propriétés optogéométriques de la préforme.

L'invention est donc basée sur le principe consistant à modifier les propriétés optogéométriques de la préforme par action sur le processus de recharge plasma, ce qui ne demande aucune étape ou phase additionnelle de correction.

Selon une autre caractéristique de l'invention, ladite passe de recharge modulée est l'une des dernières phases de recharge pour lesquelles, le processus de recharge étant non modulé, l'épaisseur de la couche de recharge déposée serait sensiblement constante le long de la partie utile de la préforme.

En effet, on a constaté que l'une des causes de variation axiale des propriétés optogéométriques des préformes obtenues selon les procédés de recharge

plasma connus résidait non seulement dans la préforme primaire à recharger, réalisée par tout procédé connu (MCVD, VAD, OVPD...), mais aussi dans le procédé de recharge plasma lui-même et spécialement dans les premières passes de recharge plasma. Ensuite, toujours dans le procédé connu, l'épaisseur des couches de recharge plasma devient finalement constante. L'invention prévoit donc d'agir à ce moment sur le processus de recharge plasma de façon à corriger toutes les déviations des propriétés optogéométriques de la préforme.

Plus particulièrement, selon l'invention, le processus de recharge est modulé à partir d'un diamètre prédéterminé de la préforme.

Selon un autre aspect de l'invention, le processus de recharge modulé consiste en une modification axiale contrôlée de l'un au moins des paramètres de la recharge plasma, dont notamment le débit de grains de recharge, la température du plasma ou la vitesse de translation axiale du plasma le long de la préforme. De préférence, il s'agit du débit de grains de recharge.

Par ailleurs, selon un autre aspect de l'invention, ladite modification axiale contrôlée comprend une évaluation d'écarts axiaux de diamètre de la préforme et une modification axiale dudit paramètre dans un sens tel que ladite passe de recharge modulée réduise lesdits écarts axiaux de diamètre. En d'autres termes, en fonction d'écarts axiaux de diamètre préalablement déterminés, la passe de recharge est modulée et ajoute - ou retranche - au diamètre de la préforme de façon à ce que lesdits écarts soient plus faibles - voire annulés - après la passe de recharge.

Plus précisément, selon l'invention, on peut opérer soit :

- une réduction du débit de grains proportionnelle audit écart, pour déposer une couche d'autant plus mince que le diamètre est excessif,
- une réduction déterminée du débit de grains pour déposer une couche d'épaisseur réduite là où le diamètre est trop élevé et le réduire d'une valeur déterminée,
- ou arrêter complètement le débit de grains, ce qui entraîne une ablation localisée de la préforme par évaporation sous l'effet du plasma.

Selon un autre aspect encore de l'invention, ladite évaluation d'écarts axiaux s'effectue par mesure axiale de diamètre au cours d'une passe de mesure, laquelle peut avantageusement coïncider avec une passe de recharge, lesdits écarts axiaux étant déterminés par comparaison entre les résultats de ladite mesure et un profil de référence.

Dans un premier mode de mise en oeuvre ledit profil de référence comprend le diamètre axial minimal observé au cours de ladite passe de mesure. Cela correspond aux écarts par rapport à une forme cylindrique. Mais, dans une deuxième forme de mise en oeuvre, ledit profil de référence comprend aussi un terme de correction axiale du diamètre dérivé de mesures effectuées sur

la préforme antérieurement à la recharge plasma. Cela permet de prendre en compte et de corriger des anomalies des caractéristiques optogéométriques de la préforme ayant leur origine dans les phases antérieures à la recharge plasma, telles qu'une conicité ou un amincissement central du cœur de la préforme par rapport à son diamètre extérieur.

La présente invention a tout autant pour objet la préforme d'une part, et la fibre issue d'une telle préforme, d'autre part, présentant la structure de couches de recharge partielle résultant de l'application du procédé d'obtention de préforme de fibre optique que l'on vient de définir.

La présente invention sera mieux comprise grâce à la description donnée ci-après, à titre d'exemple non limitatif, d'un mode de mise en oeuvre, en se référant aux figures annexées qui représentent :

- la figure 1, le plan général d'un équipement de recharge plasma dans lequel peut être mise en oeuvre l'invention,
- la figure 2, un organigramme décrivant un processus de recharge plasma dans lequel on trouve un exemple de mise en oeuvre de l'invention.
- la figure 3, une succession de courbes de diamètre le long de la préforme illustrant l'effet de l'invention.
- la figure 4, une courbe illustrant l'application de l'organigramme de la figure 2.

Le plan de la figure 1 représente de façon très générale, un équipement de recharge plasma dans lequel peut être mise en oeuvre l'invention.

Cet équipement comprend, dans une enceinte 1, pourvue d'une fenêtre transparente 2, une préforme 3, vue de bout, vers laquelle sont dirigées une torche à plasma 4 et une buse d'alimentation en grains de recharge 5. A l'extérieur de l'enceinte, une caméra CCD 6, disposée derrière la fenêtre 2, est pointée sur la préforme 3. Elle fournit une mesure du diamètre de la préforme, à l'endroit où elle est pointée, sous la forme d'une valeur transmise par une liaison 7 à un dispositif de commande de processus de recharge 8. Ce dernier reçoit, par une liaison multiple 9, d'autres indications sur des conditions d'exécution du processus de recharge. Sous l'effet d'un programme interne de conduite de processus de recharge, le dispositif 8 fournit, sur une liaison de sortie 10, une valeur de commande de débit de grains à un doseur de débit de grains 11 qui alimente en conséquence la buse 5. Le dispositif 8 fournit aussi, sur une liaison multiple de sortie 12, d'autres valeurs de commande déterminant d'autres aspects de l'exécution du processus de commande.

Tous les éléments de l'équipement illustré par la figure 1 sont bien connus dans la technique. D'autres, qui ne sont pas figurés, sont également bien connus. C'est ainsi que les moyens de support de la préforme 3, avec entraînement en rotation et en translation, un chariot de support de la torche à plasma 4 et de la buse 5, avec entraînement en translation parallèlement à l'axe

longitudinal de la préforme 3, des moyens d'évaluation de la position angulaire de la préforme et de la position longitudinale du chariot sont décrits dans le document EP 440 130 A1 déjà mentionné. Des moyens permettant de pointer la caméra 6 en des endroits successifs de la préforme 3 dans une passe de mesure qui pourraient prendre la forme, d'un second chariot au déplacement couplé avec celui du premier chariot mentionné, appartiennent également à la technique connue. Le doseur de débit de grains sera par exemple un doseur pondéral à jauge de contrainte avec vis sans fin, ou auge vibrante.

La recharge plasma s'opère par passes, de droite à gauche, puis de gauche à droite, au cours desquelles la torche à plasma 4 et la buse 5 balayent la longueur de la préforme.

Simultanément, la caméra 6 accomplit une passe de mesure, fournissant des valeurs successives du diamètre de la préforme 3 sur toute sa longueur. De préférence, pour simplifier, la caméra n'effectue la mesure qu'une passe sur deux, par exemple de droite à gauche, tandis que durant la passe suivante, la sortie de la caméra n'est pas validée. Les valeurs de mesure nécessaires sont alors obtenues par extrapolation, comme on le verra par la suite.

On se reportera maintenant à la figure 2 pour décrire un mode de mise en oeuvre du procédé d'obtention de préforme de l'invention. Cet organigramme représente les étapes essentielles du processus de recharge.

Ce processus de recharge débute par une étape d'initialisation, notée INIT, dans laquelle sont fixés les différents paramètres de la recharge et dans laquelle le dispositif de commande de processus attend que soient atteintes certaines conditions d'exécution du processus, une température définie de l'enceinte 1 ou de la préforme 3, par exemple.

Lorsque les conditions sont réunies, le processus de recharge commence par une première passe, alors que $N = 0$, soit une passe P_1 .

Le numéro de passe est ensuite examiné dans une étape notée PASS, il s'agit alternativement soit d'une passe de droite à gauche, notée G, soit d'une passe de gauche à droite, notée D.

Dans le cas d'une passe G, la passe de recharge est accompagnée d'une passe de mesure, notée MES. \varnothing_{N+1} , qui fournit une succession de valeurs incrémentales du diamètre de la préforme d'une extrémité à l'autre. De ces valeurs est dérivée une valeur de diamètre moyen \varnothing_{N+1} , qui peut être la moyenne arithmétique des valeurs mesurées au long de la longueur utile de la préforme.

La longueur utile est celle qui, entre deux parties d'extrémités d'une dizaine de centimètres chacune, a des caractéristiques optogéométriques suffisamment homogènes pour fournir une fibre de la qualité désirée.

Dans le cas d'une passe D, il n'y a pas de passe de mesure. Les valeurs de diamètres de la préforme, néanmoins nécessaires, sont obtenues par extrapolation, à partir des valeurs de mesure collectées lors des passes G antérieures. Initialement, ces valeurs antérieures font

défaut, mais c'est sans conséquence, comme on va le voir.

Après deux passes G, la passe D suivante donne lieu à une étape de calcul fournissant

$$EP = \frac{\varnothing_N - \varnothing_{N-2}}{2}.$$

La valeur \varnothing_N est celle du diamètre moyen enregistrée lors de la passe précédente, qui était une passe G. La valeur \varnothing_{N-2} est celle de la passe G précédant cette dernière. La différence $\varnothing_N - \varnothing_{N-2}$ est l'épaisseur moyenne déposée en deux passes. EP est donc l'épaisseur moyenne d'une passe durant les deux passes précédentes. Additionnée à \varnothing_N , elle fournit une extrapolation linéaire de ce que devrait être le diamètre le long de la préforme si l'on en faisait la mesure durant une passe D.

A l'étape suivante, une valeur $\Delta\varnothing = \varnothing_V - \varnothing_{N+1}$ est calculée. \varnothing_V est le diamètre visé que doit nominalement avoir la préforme terminée. La différence $\Delta\varnothing$ est l'épaisseur qui reste à déposer. Elle est évaluée. Si $\Delta\varnothing \leq 0,2$ mm, le diamètre de la préforme est suffisamment proche du diamètre visé pour que le processus de recharge soit interrompu, ce qui est indiqué par l'étape dénommée GLA. Si $0,2 \text{ mm} < \Delta\varnothing < EP$, il manque moins que l'épaisseur moyenne d'une passe. L'étape AJUST sert alors à régler le débit du doseur de débit de grains à une valeur réduite telle qu'en une passe ou deux, à débit constant, l'on parvienne à $\Delta\varnothing \leq 0,2$ mm et à la fin du processus de recharge.

Si $\Delta\varnothing \geq EP$, le processus de recharge peut se poursuivre par au moins une passe complète.

L'évaluation du diamètre de la préforme est alors effectuée.

Si $\Delta\varnothing - 8 \text{ mm} > 0$, le processus de recharge n'a pas encore atteint le stade où il devient utile d'entreprendre la correction des défauts optogéométriques de la préforme. Le débit de grains KG est alors réglé à sa valeur nominale, $KG = 1$. La passe P_{N+1} s'accomplit avec un débit constant égal à cette valeur nominale. Il en va ainsi depuis le début du processus de recharge et jusqu'à ce que $\Delta\varnothing - 8 \text{ mm} = 0$. On voit donc que au début du processus, alors que ce stade n'est pas atteint, il n'importe pas que l'on ne puisse établir une valeur approximativement exacte du diamètre moyen de la préforme dans une passe D.

Lorsque $\Delta\varnothing - 8 \text{ mm} \leq 0$, le processus de recharge va être axialement modulé dans une passe de recharge au moins, mais le plus souvent plusieurs, en vue d'améliorer les propriétés optogéométriques de la préforme.

Dans l'exemple de la figure 2, cela est obtenu en ce que l'on applique d'abord une étape de calcul de l'écart de diamètre $d\varnothing_x$ à corriger, notée CALC $d\varnothing_x$.

Cette étape de calcul, accomplie dans le dispositif de commande 8 de la figure 1, consiste, dans un premier exemple, en une évaluation du diamètre le long de préforme, une détermination du diamètre minimal et un calcul, en chaque point le long de la préforme, de l'écart, c'est-à-dire de l'excès, du diamètre en ce point par rapport à ce diamètre minimal. L'ensemble de valeurs ainsi

obtenues, appelées $d\varnothing_x$, x correspondant à une dimension axiale le long de la préforme, est utilisé pour moduler axialement l'un au moins des paramètres de la recharge plasma. Dans ce mode de réalisation, ce paramètre est le débit de grains KG, mais il est clair que l'on pourrait tout aussi bien jouer sur la vitesse de translation du chariot de support ou encore sur le débit des fluides de la torche à plasma ou d'autres paramètres encore.

Par ailleurs, dans un deuxième exemple de mise en oeuvre de l'invention, le mode de calcul de l'écart peut prendre la forme plus générale d'une évaluation d'écarts axiaux de diamètre effectué à partir d'un relevé des propriétés optogéométriques de la préforme obtenu en un stade quelconque du processus de recharge, par exemple avant le début de ce processus, et qui définit un profil de référence, la succession des diamètres que doit atteindre la préforme sur sa longueur utile, pour posséder des propriétés optogéométriques telles qu'après fibrage, la fibre optique obtenue ait les caractéristiques optogéométriques constantes désirées. Ces écarts seront utilisés pour moduler la recharge plasma comme dans l'exemple précédent.

Dans le mode de mise en oeuvre de la figure 2, la modulation de la recharge plasma dépend de la valeur de l'écart :

- si $d\varnothing_x < 0,7$ mm, le débit de grains est réduit à $KFx = 1 - 0,7 d\varnothing_x$; la correction peut avoir lieu en une seule passe;
- si $d\varnothing_x$ est compris entre 0,7 et 2 mm, la correction devra avoir lieu en plusieurs passes; pour ne pas introduire d'inhomogénéités trop marquées dans le processus de recharge, le débit de grains est réglé à 0,5 fois le débit nominal;
- si $d\varnothing_x$ est supérieur à 2 mm, il s'agit d'une des parties extrêmes de la préforme où l'épaisseur est initialement sensiblement plus élevée que le long de la partie utile de la préforme, et le débit de grain est interrompu; dans ces conditions, le plasma va évaporer à chaque passe une partie de la surépaisseur.

L'effet du procédé d'obtention de préforme de fibre optique que l'on vient d'exposer est illustré par les courbes de la figure 3 qui représentent chacune le diamètre (D) de la préforme sur sa longueur (L) utile, de 140 mm de l'origine à 840 mm.

La courbe du bas fait apparaître, alors que le diamètre mesuré a atteint 33-35 mm des irrégularités marquées, notamment à 200 mm et 740 mm environ. Le processus de correction des écarts est mis en oeuvre. Ensuite, l'effet de la modulation de la recharge réduit les inégalités de diamètres, durant les passes à 38, 40, 42 et 44 mm de diamètre environ, jusqu'à ce que, avant la dernière passe le diamètre soit devenu sensiblement constant tout au long de la partie utile de la préforme.

A titre illustratif, la figure 4 représente la consigne de débit de grains KG au cours de la passe à 36 mm environ de la figure 3. On y voit que le débit, qui atteint par moment 1, pour les rares points axiaux d'écart nul,

est modulé proportionnellement à l'écart sur une grande partie de la longueur et tombe à 0,5 lorsque l'écart est trop grand.

Il est bien évident que les descriptions qui précèdent n'ont été fournies qu'à titre d'exemple non limitatif et que les valeurs numériques, notamment, peuvent varier selon la mise en oeuvre considérée.

Revendications

1. Procédé d'obtention de préforme de fibre optique employant la recharge plasma caractérisé en ce qu'il comprend une passe de recharge modulée au moins au cours de laquelle le processus de recharge est axialement modulé en vue d'améliorer les propriétés optogéométriques de la préforme.
2. Procédé d'obtention de préforme pour fibre optique conforme à la revendication 1, caractérisé en ce que ladite passe de recharge modulée est l'une des dernières passes de recharge pour lesquelles le processus de recharge étant non modulé, l'épaisseur de la couche de recharge déposée serait sensiblement constante le long de la partie utile de la préforme.
3. Procédé d'obtention de préforme pour fibre optique conforme à la revendication 2, caractérisé en ce que ledit processus de recharge est modulé à partir d'un diamètre prédéterminé de la préforme, les passes de recharge étant toutes modulées à partir de ce diamètre.
4. Procédé d'obtention de préforme pour fibre optique conforme à la revendication 3, caractérisé en ce que ledit processus de recharge modulé consiste en une modification axiale contrôlée de l'un au moins des paramètres de la recharge plasma (débit de grains de recharge, température du plasma, vitesse de translation axiale du plasma, etc.) pour apporter une correction axiale contrôlée des caractéristiques optogéométriques de la préforme.
5. Procédé d'obtention de préforme pour fibre optique conforme à la revendication 4, caractérisé en ce que ledit paramètre modifié est le débit de grains.
6. Procédé d'obtention de préforme pour fibre optique conforme à la revendication 4, caractérisé en ce que ladite modification axiale contrôlée comprend une évaluation d'écarts axiaux de diamètre de la préforme et une modification axiale dudit paramètre dans un sens tel que ladite passe de recharge modulée réduise lesdits écarts axiaux de diamètre.
7. Procédé d'obtention de préforme pour fibre optique conforme aux revendications 5 et 6, caractérisé en ce que ladite modification de débit de grains est choisie, selon l'amplitude de ladite différence parmi :

- une réduction de débit proportionnelle audit écart,
- une réduction déterminée de débit,
- un arrêt complet du débit de grains.

8. Procédé d'obtention de préforme pour fibre optique conforme à la revendication 6, caractérisé en ce que ladite évaluation s'effectue par mesure axiale de diamètre au cours d'une passe de mesure et détermination desdits écarts axiaux de diamètre par comparaison entre les résultats de ladite mesure axiale et un profil de référence.
9. Procédé d'obtention de préforme pour fibre optique conforme à la revendication 8, caractérisé en ce que ledit profil de référence comprend un diamètre axial minimal observé au cours de ladite passe de mesure.
10. Procédé d'obtention de préforme pour fibre optique conforme à la revendication 9, caractérisé en ce que ledit profil de référence comprend additionnellement un terme de correction axiale de diamètre dérivé de mesures effectuées sur la préforme antérieurement à la recharge plasma.
11. Procédé d'obtention de préforme pour fibre optique conforme à la revendication 8, caractérisé en ce que ladite passe de mesure coïncide avec une passe de recharge;
12. Préforme pour fibre optique obtenue par l'application du procédé d'obtention défini par l'une quelconque des revendications 1 à 11.
13. Fibre optique tirée d'une préforme pour fibre optique obtenue par l'application du procédé d'obtention défini par l'une quelconque des revendications 1 à 11.

FIG.1

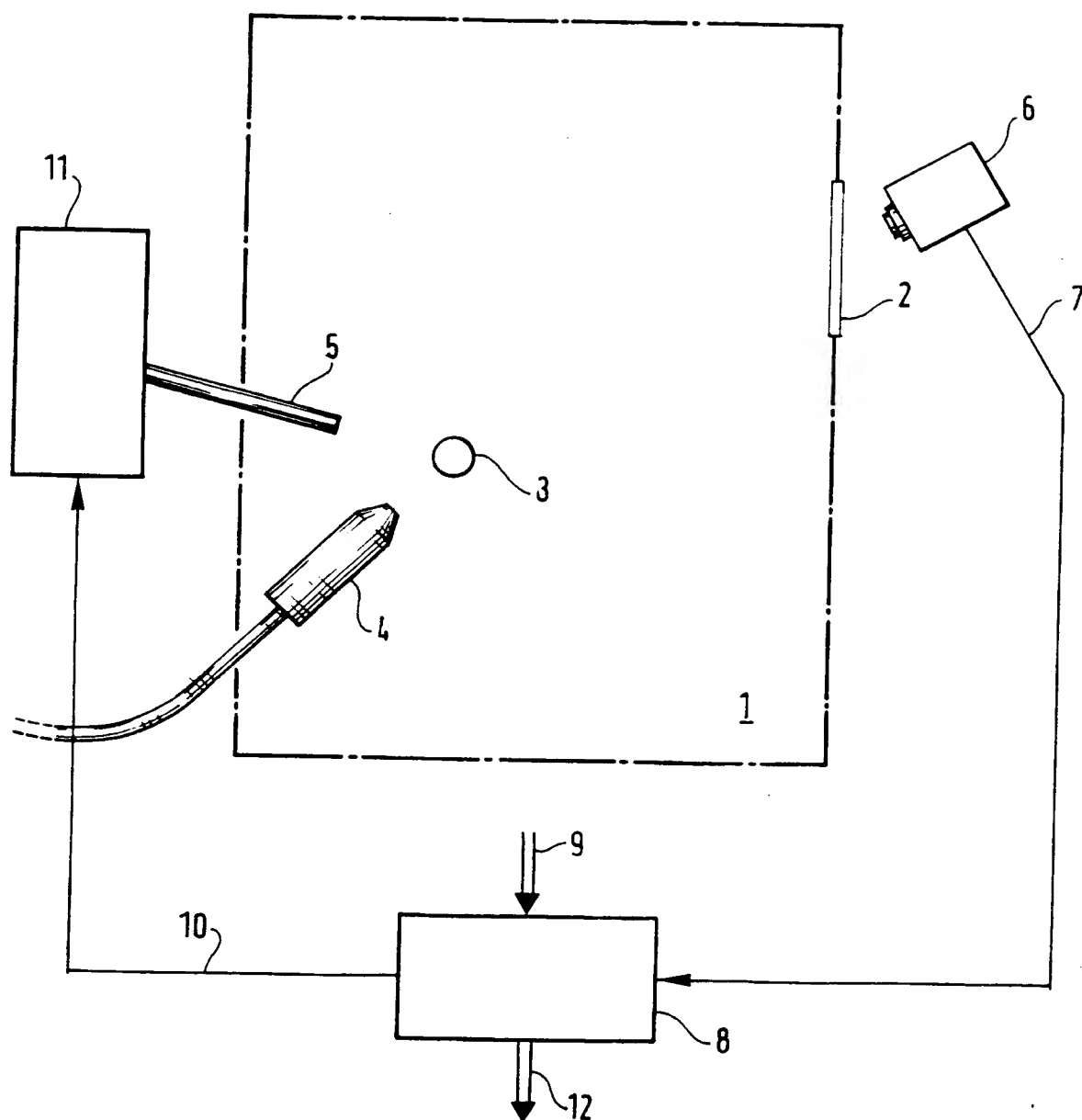


FIG.2

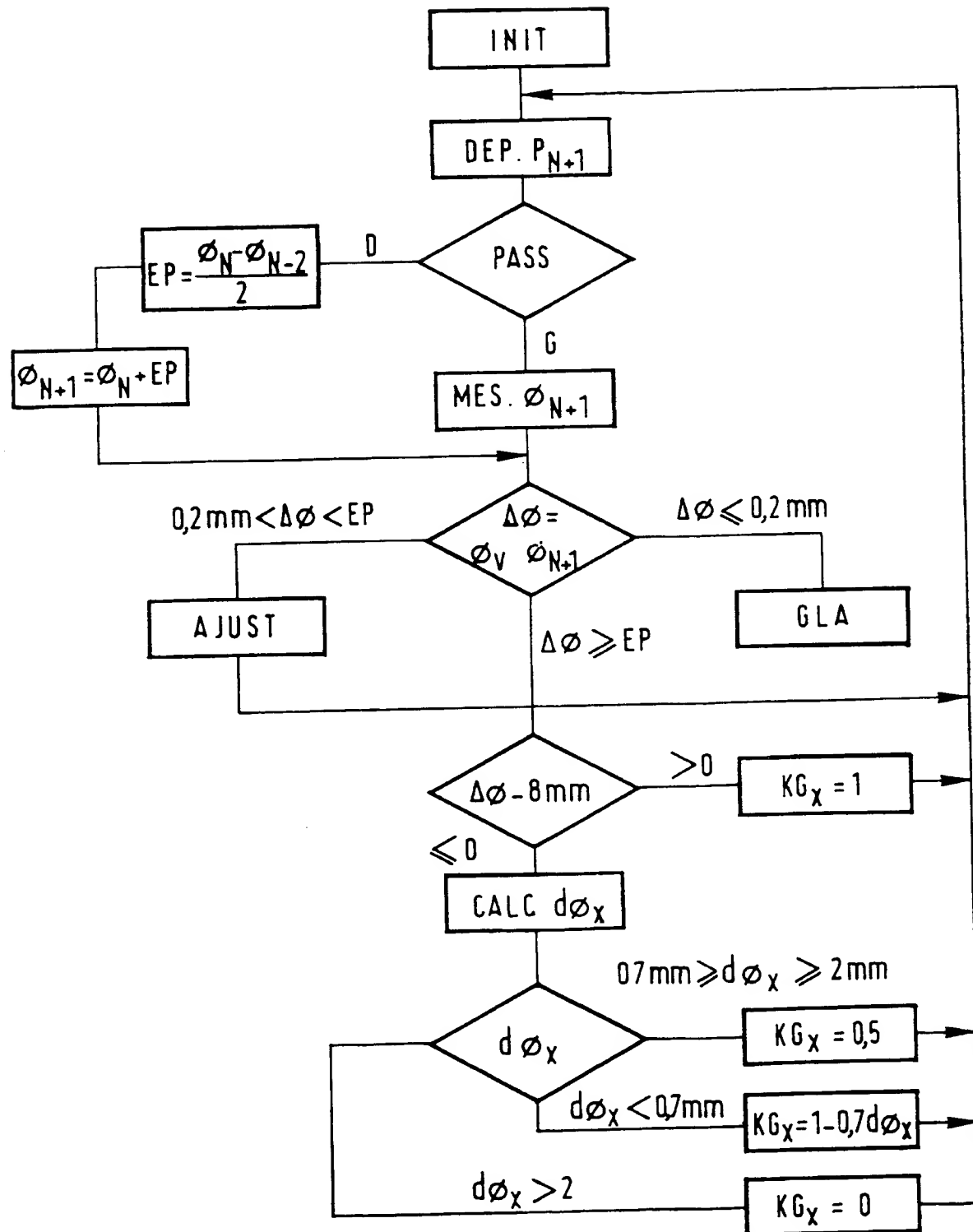
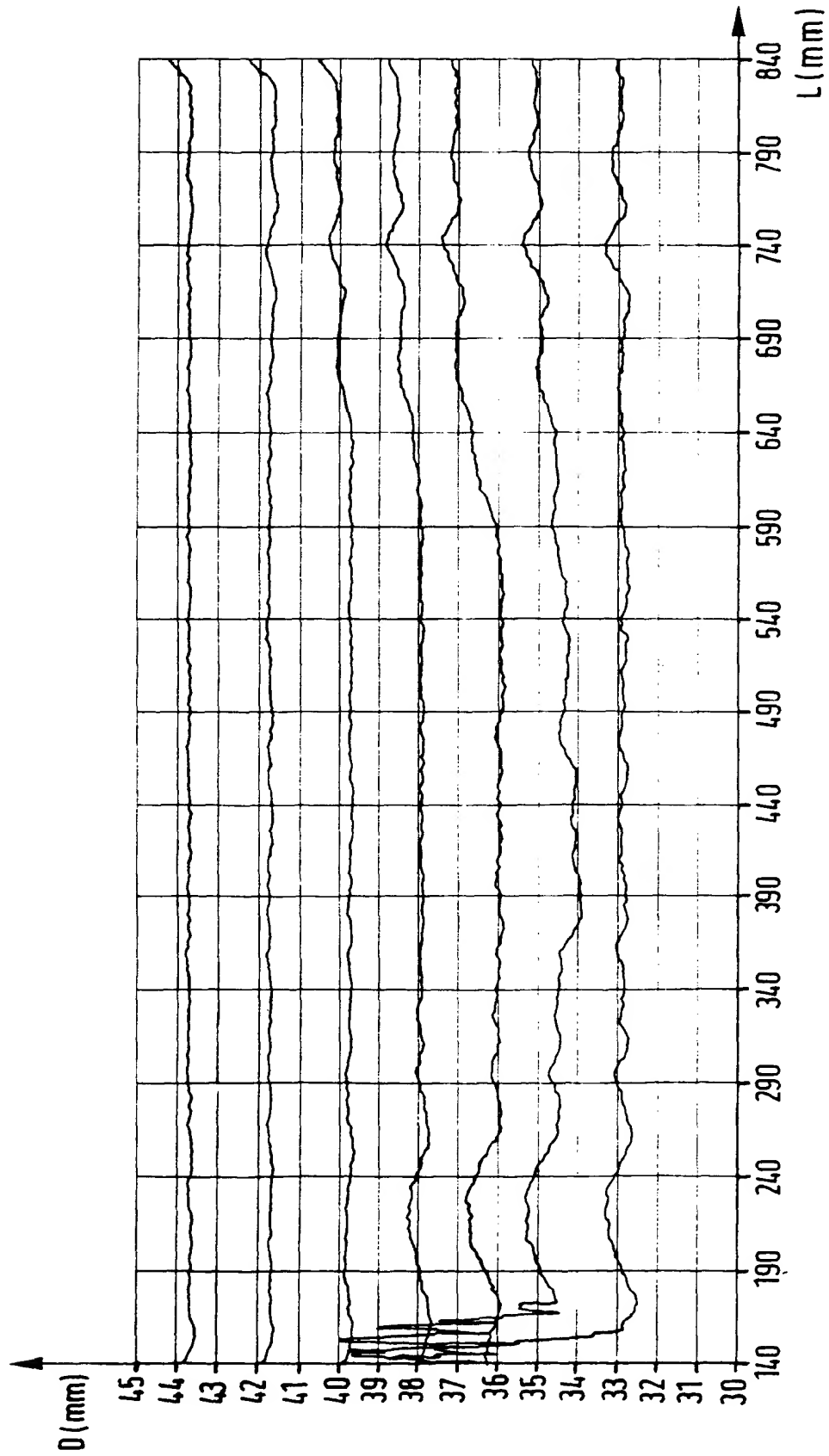
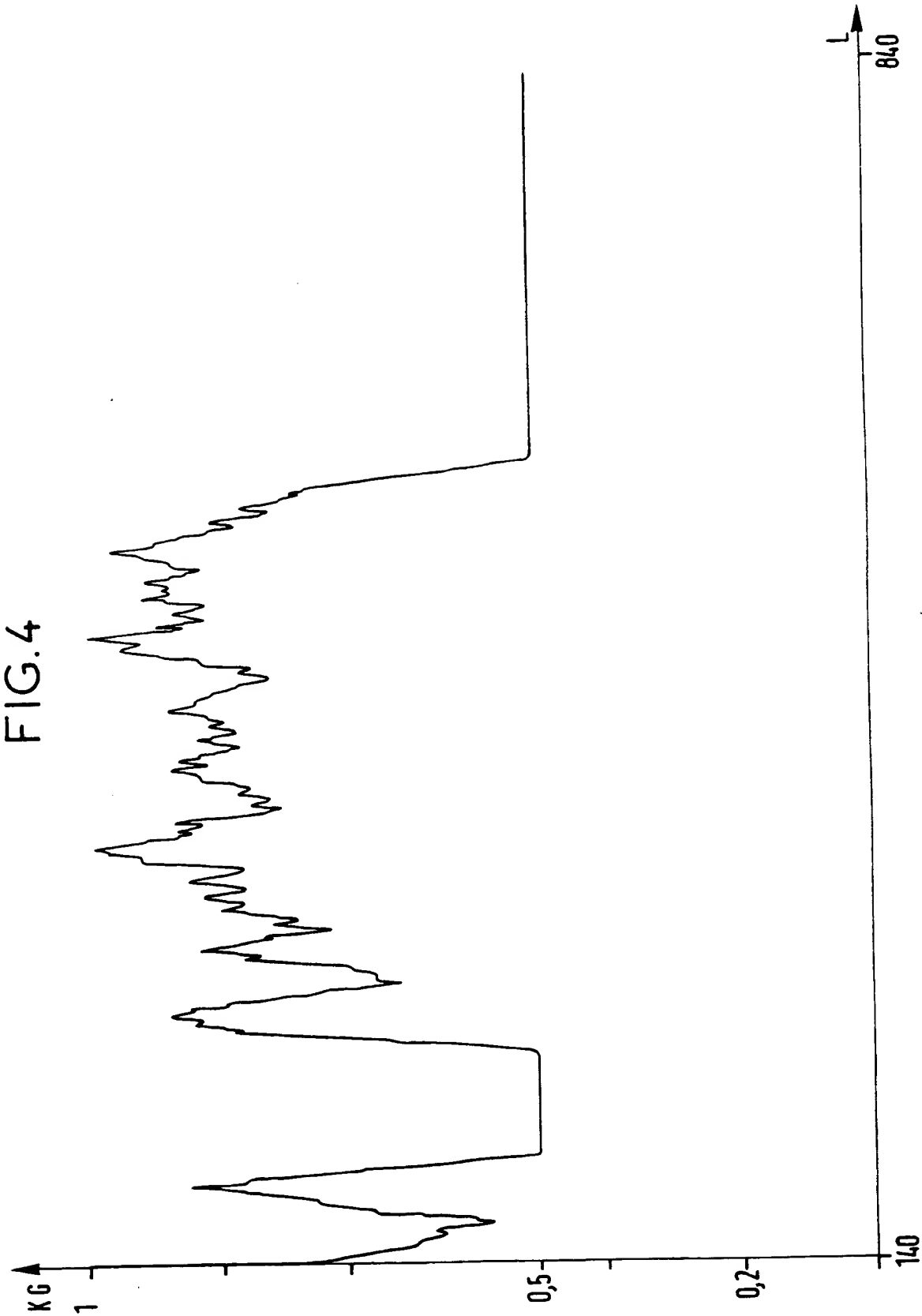
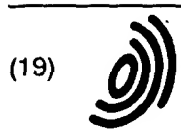


FIG.3







Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 719 738 A3**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(88) Date de publication A3:
24.07.1996 Bulletin 1996/30

(51) Int. Cl.⁶: **C03B 37/012**

(43) Date de publication A2:
03.07.1996 Bulletin 1996/27

(21) Numéro de dépôt: 95402950.0

(22) Date de dépôt: 27.12.1995

(84) Etats contractants désignés:
DE DK GB IT NL

(30) Priorité: 29.12.1994 FR 9415867

(71) Demandeurs:
• **ALCATEL N.V.**
NL-2288 BH Rijswijk (NL)
Etats contractants désignés:
DE GB IT
• **ALCATEL FIBRES OPTIQUES**
F-95871 Bezons Cedex (FR)
Etats contractants désignés:
DK NL

(72) Inventeurs:
• **Gouez, Benoit**
F-75002 Paris (FR)
• **Ripoche, Pierre**
F-45300 Pithiviers (FR)

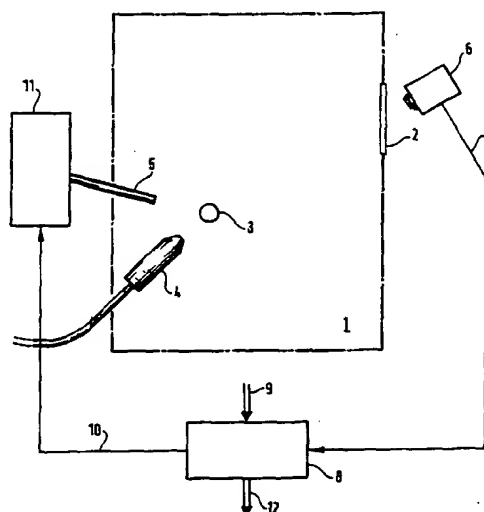
(74) Mandataire: **Pothet, Jean Rémy Emile Ludovic**
c/o SOSPI
14-16 rue de la Baume
75008 Paris (FR)

(54) **Procédé d'obtention de préforme de fibre optique employant la recharge plasma**

(57) Ce procédé inclut la modulation axiale d'une passe au moins de la recharge plasma en vue d'améliorer les propriétés optogéométriques de la préforme (3). De préférence, cette modulation a lieu au cours des dernières passes de la recharge plasma et s'effectue par modulation du débit de grains de recharge (5).

Le diamètre de la préforme (3) est évalué (6), et un dispositif de commande de recharge (8) règle le débit de grains (11,5) conformément au procédé ci-dessus.

FIG.1



EP 0 719 738 A3



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande
EP 95 40 2950

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 18, no. 322 (C-1214), 20 Juin 1994 & JP-A-06 072735 (FURUKAWA ELEC CO LTD), 15 Mars 1994, * abrégé *	1,2,11, 12	C03B37/012
A	EP-A-0 360 479 (AT & T COMP) * colonne 6, ligne 40 - colonne 7, ligne 1; figure 3 *	1-5	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 16, no. 98 (C-0918), 11 Mars 1992 & JP-A-03 279234 (SHIN ETSU CHEM CO LTD), 10 Décembre 1991, * abrégé *	1-13	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 11, no. 307 (C-450), 7 Octobre 1987 & JP-A-62 096336 (NIPPON TELEGR & TELEPH CORP), 2 Mai 1987, * abrégé *	1-13	
A	US-A-4 294 601 (W.F. DABBY ET AL) * revendications 1,4,9-12,16,18; figures *	1-13	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6) C03B
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 8519 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class L01, AN 85-113440 XP002000657 & JP-A-60 054 934 (HITACHI CABLE KK) , 29 Mars 1985 * abrégé *	1-13	
A	EP-A-0 153 762 (SUMITOMO ELECTRIC IND) * revendications; figure 2 *	1-13	
-/--			
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche BERLIN		Date d'achèvement de la recherche 16 Avril 1996	Examineur Kuehne, H-C
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 01/92 (P4/C02)



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande
EP 95 40 2950

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Categorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
A	EP-A-0 484 035 (AT&T COMP) * revendications; figures 3,5,6 *	1	
D,A	EP-A-0 440 130 (ALCATEL FIBRES OPTIQUES) * le document en entier *	1	
D,A	EP-A-0 450 465 (ALCATEL ALSTHOM CGE) * le document en entier *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche BERLIN		Date d'achèvement de la recherche 16 Avril 1996	Examineur Kuehne, H-C
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 (03.82) (P04C03)

